

令和 2 年度 研究発表会

当センターで取り組んだ研究を県内企業の皆様に広く知っていただくため、研究発表会を開催いたします。今回は、オンライン聴講も可能です。センターとの共同研究を検討中、または研究内容にご興味のある皆様の聴講をお待ちしております。

日時：令和 2 年 11 月 16 日（月） 14：10～ 受付 13:30

参加費
無料

会場：大分県産業科学技術センター 多目的ホール（大分市高江西 1 丁目 4361-10）

締切：11/12(木)

定員：上記会場での聴講 80 名
オンラインでの聴講 50 名
施設見学 20 名（会場での聴講の方のみ対象です。ご了承ください。）
※いずれも先着順となります。

※会場で聴講される方は、マスクの着用にご協力をお願いいたします。

体調が悪い場合にも来場をお控え下さいますようお願いいたします。

会場では検温チェック、消毒液を設置し、座席の間隔を広げてコロナウィルス感染防止対策に努めます。

発表会スケジュール

研究発表 各テーマ 18分	14:10	● モーター積層コアの損失計測技術の高度化とシステム開発 ～モーターの効率を良くするために必要な計測技術を構築～	電磁力担当	主幹研究員	下地広泰
	～	● 可視光応答型複合薄膜光触媒材料の開発 ～汚れ等を弱い光で分解できる光触媒材料を開発～	金属担当	研究員	宮城友昭
	15:30	● 高品質なかぼす養殖生産のためのかぼすパウダー製造方法の確立 ～味よし、香よし、見た目よしのかぼすぶりのために～	食品産業担当	主任研究員	鶴岡克彦
		● コロナウィルス対策に関する製品開発支援事例 ～コロナウィルスを防止するための製品開発支援例を紹介～	製品開発担当	研究員	疋田武士

施設見学は研究発表後、1時間程度を予定しております。

（3Dプリンタ、電波暗室、磁気シールドルーム、マイクロフォーカスX線CT他）

申込：インターネットからのお申込はこちら ➡ <https://www.egov-oita.pref.oita.jp/Zalc2ysu>



FAX もしくは Mail からの申込は以下項目をご記入の上、ご提出ください。

会社名		ご連絡先（TEL）	
職名	氏名	会場での聴講 <input type="checkbox"/>	メールアドレス
		オンライン聴講 <input type="checkbox"/>	
		施設見学 <input type="checkbox"/>	
職名	氏名	会場での聴講 <input type="checkbox"/>	メールアドレス
		オンライン聴講 <input type="checkbox"/>	
		施設見学 <input type="checkbox"/>	

※会場での聴講、オンライン聴講、施設見学のご希望項目に□にてレ点をご記入ください。オンライン聴講をご希望の方には別途配信用 URL をお送りしますので、メールアドレスをご記入ください。

FAX：097-596-7110 Mail：info@oita-ri.jp